著作財產權授權同意書

本授權書所授權之內容為，甲方(明列下方)於國立高雄科技大學(第一校區)

2020年度參與高雄科技大學應日系舉辦之日本學問大之發表內容/著作財產物。

簡報名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

茲同意將上述之發表內容/著作財產物(書面報告、投影片或相關影音檔等)，提供給於乙方(國立高雄科技大學應用日語系)自由運用之權利(包含放置於本系系網等)，供其他人士自由參閱。

另，非經甲方同意，乙方不得擅自將本著作之內容增、刪、修改或割裂。並前項所述為專屬授權，非經甲方書面同意，不得讓與或繼承，乙方亦不得轉授權與第三人。

甲方:

學生簽名(親筆正楷) 學校(務必填寫)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

指導教師姓名: ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日期：民國 年 月 日